

▼令和4年1月5日付け公開の下記案件について、電子調達システムの機能停止日に、入札日を設定していたため、入札日延長等の変更を行いましたのでお知らせします。

1 案件名称

- ・大阪市立泉尾工業高等学校蛍光X線分析装置（電子顕微鏡と組み合わせたエネルギー分散型X線分析装置）一式買入（その2）
- ・大阪市立泉尾工業高等学校テキスタイルプリンター一式買入（その2）

2 公告の変更箇所（入札日等の変更）

仕様書等に対する質問への回答日	
変更前	令和4年1月24日 9:00 ~ 令和4年2月1日 17:00
変更後	令和4年1月24日 9:00 ~ <u>令和4年2月2日</u> 17:00

入札書提出期間	
変更前	令和4年1月31日 9:00 ~ 令和4年2月1日 17:00
変更後	<u>令和4年2月1日</u> 9:00 ~ <u>令和4年2月2日</u> 17:00

開札予定日時	
変更前	令和4年2月2日 11:00
変更後	<u>令和4年2月3日</u> 11:00

落札決定（予定）日	
変更前	令和4年2月3日
変更後	<u>令和4年2月4日</u>

3 入札説明書の変更箇所

仕様書等に対する質問の回答方法等（回答日）	
変更前	令和4年1月24日（月）午前9時 ~ 令和4年2月1日（火）午後5時
変更後	令和4年1月24日（月）午前9時 ~ <u>令和4年2月2日（水）</u> 午後5時